

トライボロジー会議2008春 東京スケジュール

第1日 5月12日(月)

会場: 国立オリンピック記念青少年総合センター

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| 9:00～ | | 総合受付(センター棟4階404号室) | | | | | |
| 9:20～17:00 | | 研究発表会(センター棟3階, 4階) | | | | 展示会 | |
| | | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | | E会場 |
| | | 4階402号室 | 4階403号室 | 4階405号室 | 3階310号室 | 3階311号室 | 4階401号 |
| 午前 | シンポジウム(1) | | | | | シンポジウム(2) トライボロジーと地震 | 企業技術・製品 展示会 |
| | 午後 | 摩擦・摩耗試験の 手法と意義 | 摩擦材料(I) | 機械要素(I) | 潤滑油・グリース (I) | | |
| 摩擦材料(II) | | | 機械要素(II) | 潤滑油・グリース (II) | | | |
| | | 摩擦材料(III) | 機械要素(III) | 潤滑油・グリース (III) | | | |

第2日 5月13日(火)

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------------|--|--|---------------------|---------|----------------|
| 9:00～ | | 総合受付(センター棟4階404号室) | | | | | |
| 9:00～17:00 | | 研究発表会(センター棟3階, 4階) | | | | 展示会 | |
| | | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | | E会場 |
| | | 4階402号室 | 4階403号室 | 4階405号室 | 3階310号室 | 3階311号室 | 4階401号 |
| 午前 | 境界潤滑(I) | | トライボ ケミストリー(I) | 特殊環境(I) | 表面処理・ コーティング(I) | | 企業技術・製品 展示会 |
| | 境界潤滑(II) | | | 特殊環境(II) | 表面処理・ コーティング(II) | 技術賞受賞講演 | |
| 13:00～15:00 | | 第52期通常総会 (センター棟セミナーホール・417号室) | | | | | |
| 午後 | 15:15～17:15 | | 特別フォーラム「地球温暖化の現在と未来」 (センター棟セミナーホール・417号室) | | | | |
| | | | 総合司会 東京大学 加藤孝久 氏 | | | | |
| | | | 海洋研究開発機構 水野 恵介 氏 「海洋観測から見た温暖化」(講演45分) | | | | |
| | | | | 海洋研究開発機構 野田 彰 氏 「気候モデルによる地球温暖化予測と温暖化の基本的メカニズム」(講演45分) | | | |
| | | | | 総合討論・質疑応答(30分) | | | |
| 17:30～19:30 | | 懇親会 (国際交流棟レセプションホール) | | | | | |

第3日 5月14日(水)

| | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|----------|----------|----------------------|--|----------------|
| 9:00～ | | 総合受付(センター棟4階404号室) | | | | | |
| 9:00～17:00 | | 研究発表会(センター棟3階, 4階) | | | | 展示会 | |
| | | A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | | E会場 |
| | | 4階402号室 | 4階403号室 | 4階405号室 | 3階310号室 | 3階311号室 | 4階401号 |
| 午前 | 摩擦摩耗(I) | | 磁気記録(I) | 流体潤滑(I) | 表面処理・ コーティング(III) | シンポジウム(3) 地球環境への 負荷軽減に向けた 技術の展望 | 企業技術・製品 展示会 |
| | 摩擦摩耗(II) | | 磁気記録(II) | 流体潤滑(II) | 表面処理・ コーティング(IV) | | |
| 午後 | 摩擦摩耗(III) | マイクロ トライボロジー(I) | | | 表面処理・ コーティング(V) | | |
| | 摩擦摩耗(IV) | マイクロ トライボロジー(II) | | | | | |

第4日 5月15日(木)

| | |
|------------|---|
| 9:00～17:40 | トライボロジー 国際フォーラム (産業技術総合研究所臨海副都心センター バイオ・IT融合研究棟11F会議室) |
|------------|---|